

## 明 細 書

### 固体電解コンデンサの製造方法

#### 5 関連技術の説明

この出願は、米国法典第35巻第111条(b)項の規定に従い、2003年2月10日に提出した米国仮出願第US 60/445,820号の出願日の利益を同第119条(e)項(1)により主張する同第111条(a)項の規定に基づく出願である。

10

#### 技術分野

本発明は、低等価直列抵抗(ESR)で信頼性の高い固体電解コンデンサ及びそのコンデンサの製造方法に関する。

#### 15 背景技術

携帯電話やパーソナルコンピュータ等の電子機器に使用されるコンデンサは、小型で大容量のものが望まれている。このようなコンデンサの中でもタンタル固体電解コンデンサは大きさの割には容量が大きく、しかも性能が良好なため、好んで使用されている。通常タンタル固体電解コンデンサの誘電体として酸化タンタルが使用されているが、さらに容量を大きくするためには、より誘電率の高い酸化ニオブを主成分とする誘電体層を使用した固体電解コンデンサが考えられている。このニオブ系固体電解コンデンサは、一酸化ニオブ、ニオブまたはニオブを主成分とする合金、あるいは一酸化ニオブと、ニオブまたはニオブを主成分とする合金との混合物を陽極とし、前記陽極の電解酸化によって形成されるニオブ酸化物を主成分とする層を誘電体層とし、半導体を陰極として構成されている。コンデンサのESR値を良

好にするために半導体として高電導性の有機半導体の使用が検討されている。しかしながら、高電導性の有機半導体を固体電解コンデンサの陰極に使用した場合、作製したコンデンサを回路基板等を実装したとき、実装時の半田熱によってコンデンサの漏れ電流（以下、LCと略記することがある。）

5 値が、大きく上昇するという問題があった。

#### 発明の開示

本発明は、高電導性の有機半導体をニオブ系固体電解コンデンサの陰極に使用した場合、作成したコンデンサを回路基板に実装した時、実装時の半田熱によってコンデンサの漏れ電流値が大きく上昇しないニオブ系固体電解コンデンサ、及びそれを用いた電子回路及び電子機器を提供する。

本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意実験した結果、実装時のLCの上昇は誘電体層の熱的な不安定性にあることを突き止め、対策として誘電体層形成時に、熱的なLCの劣化を修復する操作を2回以上加えておくことにより、解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は以下の固体電解コンデンサの製造方法、その方法により得られる固体電解コンデンサ、その固体電解コンデンサを使用した電子回路及び電子機器に関する。

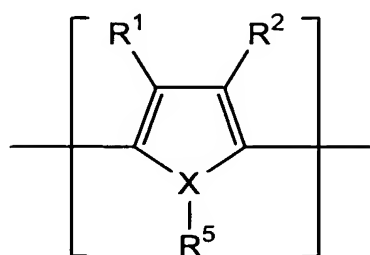
1. 一酸化ニオブ、ニオブ及びニオブを主成分とする合金から選ばれる1種、  
20 または一酸化ニオブとニオブまたはニオブを主成分とする合金との混合物を陽極とし、前記陽極の電解酸化（化成）により形成されるニオブ酸化物を主成分とする層を誘電体層とし、前記誘電体層上に形成した有機半導体を陰極とする固体電解コンデンサの製造方法において、前記陰極の形成前に前記誘電体層を200～1000℃の温度に曝す工程、及び誘電体層を再化成する工程を順に2回以上繰り返すことを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。  
25

2. 前記 200～1000℃の温度に曝す工程を水蒸気を含む雰囲気中で行う前記 1 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

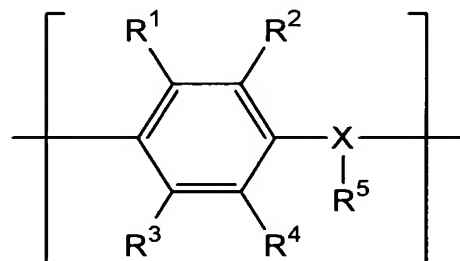
3. 前記 200～1000℃の温度に曝す工程を 5 体積%以上の酸素ガスを含む雰囲気中で行う前記 1 または 2 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

5 4. 再化成後の誘電体層の漏れ電流値が、1 nA/CV 以下である前記 1 乃至 3 のいずれかに記載の固体電解コンデンサの製造方法。

5. 有機半導体が、ベンゾピロリン 4 量体とクロラニルからなる有機半導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシアノキノジメタンを主成分とする有機半導体、下記一般式 (1) または (2)



(1)



(2)

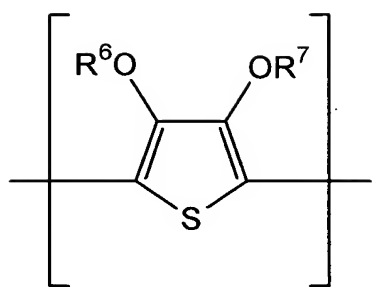
10

(式中、R<sup>1</sup>～R<sup>4</sup>は水素原子、炭素数 1～6 のアルキル基または炭素数 1～6 のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、X は酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、R<sup>5</sup>は X が窒素原子のときのみ存在して水素原子または炭素数 1～6 のアルキル基を表わし、R<sup>1</sup>と R<sup>2</sup>及び R<sup>3</sup>と R<sup>4</sup>は、互いに結合して環状になっていてもよい。)

15

で示される繰り返し単位を含む高分子にドーパントをドーブした電導性高分子を主成分とした有機半導体から選択される少なくとも 1 種である前記 1 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

6. 一般式 (1) で示される繰り返し単位を含む高分子が、下記一般式 (3)



(3)

(式中、 $R^6$ 及び $R^7$ は、各々独立して水素原子、炭素数1～6の直鎖状もしくは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互いに任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5～7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わし、前記環状構造は置換されていてもよいビニレン結合、または置換されていてもよいフェニレン構造を含んでいてもよい。)

で示される構造単位を繰り返し単位として含む高分子である前記5に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

- 10 7. 高分子が、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフエン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、及びこれらの置換誘導体及び共重合体から選択される前記5に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

- 15 8. 高分子が、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン)である前記7に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

9. 有機半導体の電導度が $10^{-1} \sim 10^3 \text{ S/cm}$ の範囲である前記1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10. 陽極が焼結体または箔である前記1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

- 20 11. ニオブを主成分とする合金が、ニオブタンタル合金、ニオブジルコニウム合金、及びニオブシリコン合金から選択される前記1

に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

1 2. 焼結体の比表面積が、 $0.2 \sim 7 \text{ m}^2/\text{g}$  である前記 1 0 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

5 1 3. 前記陽極に、ニオブ、一部窒化されたニオブ、一部酸化されたニオブ、及びタンタルから選ばれる材質のリード線が電氣的・機械的に接続されている前記 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

1 4.  $200 \sim 1000^\circ\text{C}$  の温度に曝す時間が、10 秒から 100 時間である前記 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10 1 5. 有機半導体層上に導電体層を設ける前記 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

1 6. 前記 1 乃至 1 5 のいずれかに記載された製造方法によって作製された固体電解コンデンサ。

1 7. 前記 1 6 に記載された固体電解コンデンサを使用した電子回路。

15 1 8. 前記 1 6 に記載された固体電解コンデンサを使用した電子機器。

#### 発明の実施の形態

本発明のコンデンサの製造方法の一形態を説明する。

20 本発明に使用される陽極は、一酸化ニオブ、ニオブまたはニオブを主成分とする合金、あるいは一酸化ニオブと、ニオブまたはニオブを主成分とする合金との混合物である。なお、主成分とは、50 質量%以上の成分をいう。陽極の形状としては、焼結体、箔などが挙げられる。焼結体としては、前記陽極と同成分の粉体または粉体を含んだスラリーを焼結した焼結体が主に  
25 使用される。このような粉体は、例えば、米国特許第 6387150 号、WO03/050829、WO03/091466 の方法及び従来公知の方法で作製される。

前記ニオブを主成分とする合金としては、ニオブタンタル合金、ニオブジルコニウム合金、ニオブシリコン合金が好ましい。本発明に使用される焼結

体の製造方法は特に限定されないが、例えば、粉体を所定の形状に加圧成形した後、 $10^{-1} \sim 10^{-5}$  Pa で、1分～10時間、 $500 \sim 2000^{\circ}\text{C}$  で加熱して得られる。本発明に一般に使用される焼結体は比表面積が、 $0.2\text{m}^2/\text{g} \sim 7\text{m}^2/\text{g}$  のものである。

- 5 前記陽極には、（陽極が焼結体の場合、焼結前の成形体の段階または焼結後に）好ましくはニオブ、一部窒化されたニオブ、一部酸化されたニオブ、タンタルのうちから選ばれた材質のリード線を電氣的・機械的に接続してもよい。

- 前記陽極の表面に形成される誘電体層は、ニオブ酸化物を主成分とする層である。主に  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  からなり、一部  $\text{NbO}_2$  が存在する場合もある。該誘電体層は、前記陽極の電解酸化（「化成」ともいう。）によって形成される。化成手法の1例を挙げると、燐酸等の酸や塩を含んだ酸、などの溶液中に陽極を浸漬し、別途用意した陰極用の Ta や白金等の金属板との間に電圧印加するという従来公知な方法で行われる。

- 15 本発明では、誘電体を有する前記陽極を  $200 \sim 1000^{\circ}\text{C}$  の温度、好ましくは、陽極の過度の酸化を防ぐための環境対策が簡易な  $200 \sim 500^{\circ}\text{C}$  の温度、より好ましくは、比較的短時間に目的を達成可能な  $230 \sim 500^{\circ}\text{C}$  の温度に曝した後、誘電体層を再化成し、さらに該高温処理と再化成の工程を1回以上繰り返すことによって前記誘電体層の安定化を図る。

- 20 この高温に曝す時間は、10秒から100時間である。高温に曝す雰囲気は減圧、常圧、加圧下のいずれの条件でもよい。また、空気中でもよいし、Ar、 $\text{N}_2$ 、He等のガス中に行っても良いが、 $0 \sim 100$  体積%、好ましくは $60 \sim 100$  体積%、より好ましくは $90 \sim 100$  体積%の水蒸気を含む雰囲気中、または5体積%以上の酸素ガスを含む雰囲気中が好ましい。あ  
25 るいは水蒸気と5体積%以上の酸素ガスを同時またはこの順または逆順で供給し、前記高温処理を行うと誘電体層の安定化がより進むためか、作製し

たコンデンサの実装後の漏れ電流（LC）値が一層良好となる。

5 5体積%以上の酸素ガスの調製方法の1例として、酸素ガスをAr、N<sub>2</sub>、He等のガスで希釈する方法が挙げられる。水蒸気の供給方法の1例として、熱処理の炉中に置いた水溜めから熱により水蒸気を供給する方法が挙げられる。

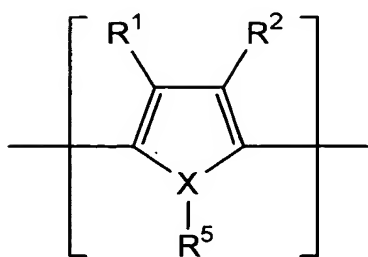
上記では高温雰囲気中に誘電体を有する前記陽極を曝す最高温度を記載したが、この温度に達する前に、誘電体を有する前記陽極を低温から徐々に昇温させて最高温度に到達させてもよい。昇温方法は任意に選択することができる。なお、前記最高温度は、装置の特性による変動、例えば、±50℃程度の変動をおこしていても問題はない。また、最高温度で人為的な熱変動を与える温度設定を行っても、基本的には問題ない。

再化成の方法は、前述した誘電体層の形成方法と同様にして行うことができる。再化成後のLC値（最終の再化成後のLC値）は、前記陽極の種類によって異なるが、通常陽極（特に焼結体の場合）のCV値（化成電圧とその時の陽極の容量の積）を基準にして、1nA/CV以下、好ましくは、0.5nA/CV以下、より好ましくは、0.3nA/CV以下にしておくことで作製した固体電解コンデンサの初期LC性能が良好となるので望ましい。再化成時間は、前記LC値を達成できるように決定される。なお、ここで本発明での再化成後のLC値は、再化成電圧の0.7倍の電圧で測定したLC値である。

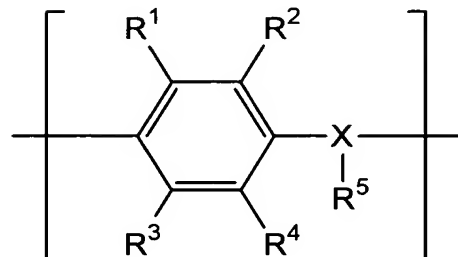
20 高温処理と再化成の工程を繰り返す回数は、使用する粉のCV値、陽極の大きさ、誘電体層の厚さなどによって異なり、予め行う予備実験で決定される。

本発明の陰極として使用される有機半導体の具体例としては、ベンゾピロリン4量体とクロラニルからなる有機半導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシアノキノジメタンを主成分とする有機半導体、  
25 下記一般式（1）または（2）で示させる繰り返し単位を含む高分子にドー

パントをドーピングした電導性高分子を主成分とした有機半導体が挙げられる。



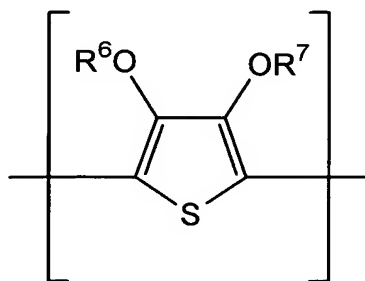
(1)



(2)

- 式(1)及び(2)において、 $R^1 \sim R^4$ は水素、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、Xは酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、 $R^5$ はXが窒素原子のときのみ存在して水素または炭素数1～6のアルキル基を表わし、 $R^1$ と $R^2$ 及び $R^3$ と $R^4$ は、互いに結合して環状になっていてもよい。

- さらに、本発明においては、前記一般式(1)で示される繰り返し単位を含む電導性高分子は、好ましくは下記一般式(3)で示される構造単位を繰り返し単位として含む電導性高分子が挙げられる。



(3)

- 式中、 $R^6$ 及び $R^7$ は、各々独立して水素原子、炭素数1～6の直鎖状もしくは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互いに任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5～7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わす。また、前記環



状構造には置換されていてもよいビニレン結合を有するもの、置換されていてもよいフェニレン構造のものが含まれる。

このような化学構造を含む電導性高分子は荷電されており、ドーパントがドーブされる。ドーパントには公知のドーパントが制限なく使用できる。

- 5 前記式(1)～(3)で示される繰り返し単位を含む高分子としては、例えば、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフェン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、及びこれらの置換誘導体や共重合体などが挙げられる。中でもポリピロール、ポリチオフェン及びこれらの置換誘導体(例えばポリ(3,4-エチレンジ
- 10 オキシチオフェン)等)が好ましい。

上記半導体として、電導度 $10^{-1} \sim 10^3 \text{ S/cm}$ の範囲のものを使用すると、作製したコンデンサのESR値が小さくなり好ましい。

- 本発明の固体電解コンデンサでは、前述した方法等で形成された半導体層の上に外部引き出しリード(例えば、リードフレーム)との電氣的接触をよく
- 15 するために、導電層を設けてもよい。

- 導電層としては、例えば、導電ペーストの固化、メッキ、金属蒸着、耐熱性の導電樹脂フィルムの形成等により形成することができる。導電ペーストとしては、銀ペースト、銅ペースト、アルミペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト等が好ましいが、これらは1種を用いても2種以上を用い
- 20 てもよい。2種以上を用いる場合、混合してもよく、または別々の層として重ねてもよい。導電ペーストを適用した後、空気中に放置するか、または加熱して固化せしめる。メッキとしては、ニッケルメッキ、銅メッキ、銀メッキ、アルミメッキ等が挙げられる。また蒸着金属としては、アルミニウム、ニッケル、銅、銀等が挙げられる。

- 25 具体的には、例えば他方の電極上にカーボンペースト、銀ペーストを順次積層しエポキシ樹脂のような材料で封止して固体電解コンデンサが構成さ

れる。

以上のような構成の本発明のコンデンサは、例えば、樹脂モールド、樹脂ケース、金属性の外装ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムによる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

- 5      また、本発明で製造されたコンデンサは、例えば、電源回路等の高容量のコンデンサを用いる回路に好ましく用いることができ、これらの回路は、パソコン、サーバー、カメラ、ゲーム機、DVD、AV機器、携帯電話等のデジタル機器や各種電源等の電子機器に利用可能である。本発明で製造されたコンデンサは実装後の漏れ電流の上昇が少ないことから、これを用いること  
10      により初期不良の少ない電子回路及び電子機器を得ることができる。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を具体例を挙げて説明するが、これらの例により本発明の範囲はなんら限定されるものでない。

15

実施例 1～8：

- ニオブインゴットの水素脆性を利用して粉砕したニオブ一次粉（平均粒径  $0.8\mu\text{m}$ ）を造粒し平均粒径  $100\mu\text{m}$  のニオブ粉（微粉であるために自然酸化されていて酸素  $35000\text{ppm}$  存在する。）を得た。つぎに  $500^\circ\text{C}$  の窒素  
20      雰囲気中に放置し、さらに  $700^\circ\text{C}$  の Ar 中に放置することにより、窒化量  $10000\text{ppm}$  の一部窒化したニオブ粉（CV82000/g）とした。このニオブ粉を  $0.29\text{mm}\phi$  のニオブ線と共に成形した後  $1320^\circ\text{C}$  で焼結することにより、大きさ  $4.0\times 3.5\times 1.7\text{mm}$ （質量  $0.08\text{g}$ ）の焼結体（陽極）を複数個作製した。  
続いて、 $0.1$  質量％磷酸水溶液中、 $80^\circ\text{C}$ 、 $18\text{V}$  の条件で 7 時間化成する  
25      ことにより、陽極表面に酸化ニオブを主成分とする誘電体層を形成した。次に表 1 に記載した温度の大気下の炉に誘電体層が形成された陽極を放置す

る方法で熱処理を行った後、0.1%磷酸水溶液中、80℃、13Vの条件で再化成を行った。表1に再化成時間と熱処理—再化成の回数と最終再化成後のLC値を記載した。引き続き、ピロールモノマーとアントラキノンスルホン酸が溶解した水溶液中で電解重合を行いポリピロールからなる半導体（陰極）を形成した。さらに陰極側にカーボンペースト、銀ペーストを順次積層した後、別途用意した外部電極であるリードフレームの両凸部に、陽極側のリード線と陰極側の銀ペースト側が載るように置き、前者はスポット溶接で、後者は銀ペーストで電氣的・機械的に接続した。その後、リードフレームの一部を除いてエポキシ樹脂でトランスファーモールドし、モールド外のリードフレームを切断・加工して大きさ7.3×4.3×2.8mmのチップ型固体電解コンデンサを作製した。

#### 実施例9：

実施例1で、全ての熱処理を水蒸気中で行った以外は実施例1と同様にして固体電解コンデンサを作製した。なお、水蒸気は熱処理炉（内寸400×400×400mm）中に水の入った内径80mmφのシャーレを放置することにより得た。炉内の空気が水蒸気に十分置換された後、熱処理を行った。

#### 実施例10：

実施例1で、全ての熱処理をアルゴンガスで希釈された15%酸素ガスを充満した炉中で行った以外は、実施例1と同様にして固体電解コンデンサを作製した。

#### 実施例11：

実施例1で、CV値12万/gのニオブ粉を使用したこと、全ての熱処理をアルゴンで希釈された45%酸素ガスを充満した炉中で行ったこと及び

ピロールモノマーの代わりにエチレンジオキシチオフエンモノマーを用いて電解重合を行い、半導体をポリエチレンジオキシチオフエンとしたこと以外は、実施例 1 と同様にして固体電解コンデンサを作製した。

5 比較例 1 ～ 4 :

実施例 1 で、熱処理も再化成も行わなかった（比較例 1）、熱処理を行わずに、再化成を 1 回行った（比較例 2）、熱処理を行って再化成を行わなかった（比較例 3）、熱処理と再化成を各 1 回行った（比較例 4）こと以外は実施例 1 と同様にして固体電解コンデンサを作製した。

10

比較例 5 :

実施例 1 で、熱処理温度を 180℃にしたこと以外は実施例 1 と同様にして固体電解コンデンサを作製した。

15 実施例 1 2 :

実施例 1 で、再化成時間を短くして最終再化成 LC 値を 1.1 nA / CV にしたこと以外は、実施例 1 と同様にして固体電解コンデンサを作製した。

実施例 1 3 :

- 20 実施例 1 でニオブインゴットの代わりにニオブタンタル合金（ニオブ 67 質量%）インゴットを使用して粉砕し、平均粒径 0.6 μm の 1 次粉を得、造粒して平均粒径 120 μm のニオブタンタル合金粉を作製した（自然酸化酸素は 30000 ppm.）。実施例 1 と同様にして、窒素雰囲気中に放置し、窒化量 8500 ppm の一部窒化したニオブタンタル合金粉（CV79000 / g）と
- 25 した。この粉を 0.40mm φ のニオブ線と共に成形した後、1360℃で焼結することにより焼結体を複数個作製した（形状は実施例 1 と同じ。また、ニオブ

線は焼結体内部に 3.2mm、外部に 10mm 出ていた。)。次いで実施例 1 と同条件で化成・熱処理・再化成・半導体層形成・コンデンサ作製を行った。

#### 実施例 14 :

- 5 実施例 1 でニオブインゴットの代わりにニオブジルコニウム合金（ニオブ 98 質量%）インゴットを使用して粉碎し、平均粒径  $0.8\mu\text{m}$  の 1 次粉を得、造粒して平均粒径  $160\mu\text{m}$  のニオブジルコニウム合金粉を作製した（自然酸化酸素は 45000ppm。）。次に温度  $600^{\circ}\text{C}$  の窒素雰囲気中に放置し、さらに実施例 1 の条件で Ar 中に放置することにより、窒化量 18500ppm
- 10 の一部窒化したニオブジルコニウム合金粉（CV85000/g）とした。この粉を  $0.45\text{mm}\phi$  のニオブ線と共に成形した後、 $1340^{\circ}\text{C}$  で焼結することにより焼結体を複数個作製した（形状は実施例 1 と同じ。また、ニオブ線は焼結体内部に 3.2mm、外部に 10mm 出ていた。）。次いで熱処理時の酸素量を 30% にした以外は実施例 10 と同条件で化成・熱処理・再化成・半導体層
- 15 形成・コンデンサ作製を行った。

#### 実施例 15 :

- 実施例 1 でニオブインゴットの代わりにニオブシリコン合金（ニオブ 96 質量%）インゴットを使用して粉碎し、平均粒径  $0.7\mu\text{m}$  の 1 次粉を得、造
- 20 粒して平均粒径  $90\mu\text{m}$  のニオブシリコン合金粉を作製した（自然酸化酸素は 40000ppm。）。この実施例では窒素雰囲気中に放置することを行わなかった（CV130000/g）。この粉を  $0.40\text{mm}\phi$  のニオブ線と共に成形した後、 $1300^{\circ}\text{C}$  で焼結することにより焼結体を複数個作製した（形状は実施例 1 と同じ。また、ニオブ線は焼結体内部に 3.2mm、外部に 10mm 出ていた。）。
- 25 次いで実施例 9 と同条件で化成・熱処理・再化成・半導体層形成・コンデンサ作製を行った。

実施例 1 ～ 1 5 及び比較例 1 ～ 5 で作製した固体電解コンデンサの初期性能と実装後の L C 値（4 V）を表 2 に示した。なお、実装条件は、回路基板に前記固体電解コンデンサをクリーム半田で付着させ、最高温度 2 6 0℃（2 3 0℃，3 0 秒）の温度パターンを有するリフロー炉を 3 回通す方法で行った。実装後の L C 値は、リフロー炉を通過後 3 0 分以内の値である。また、実装後の 1 0 0 k H z の E S R 値は、全て 4 0 m Ω 以下であった。各例は、n = 3 0 点の平均である。

表 1

		熱処理		再化成	トータル	最終再化成後
		温度	時間	時間	回数	LC/CV
		(℃)	(分)	(分)	(回)	(nA/μFV)
実 施 例	1	250	10	10	40	0.13
	2	250	100	10	40	0.18
	3	290	10	10	30	0.12
	4	290	100	10	30	0.17
	5	290	10	50	30	0.09
	6	380	10	10	15	0.20
	7	500	10	100	10	0.51
	8	210	10	10	55	0.23
	9	250	10	10	40	0.12
	10	250	10	10	40	0.10
	11	250	10	10	40	0.24
	12	250	10	10	40	1.10
	13	250	10	10	40	0.09
	14	250	10	10	40	0.12
	15	250	10	10	40	0.33
比 較 例	1	—	—	—	0	1.12
	2	—	—	10	0	0.14
	3	250	10	—	0	1.61
	4	250	10	10	1	0.40
	5	180	10	10	40	0.16

表 2

		製品初期値		実装後	LC変化率
		容量( $\mu$ F)	LC( $\mu$ A)	LC ( $\mu$ A)	実装後LC/初期LC
実施例	1	328	17	43	2.5
	2	330	21	53	2.5
	3	325	15	41	2.7
	4	320	20	55	2.8
	5	326	13	40	3.1
	6	318	16	58	3.6
	7	307	15	71	4.7
	8	333	19	57	3.0
	9	320	17	34	2.0
	10	321	16	36	2.3
	11	466	26	66	2.5
	12	319	84	148	1.8
	13	320	8	13	1.6
	14	340	16	31	1.9
	15	550	27	68	2.5
比較例	1	323	128	1231	9.6
	2	330	19	287	15.1
	3	322	215	1634	7.6
	4	334	15	186	12.4
	5	328	28	179	6.4

- 実施例1～8と比較例1～4の結果を比べると、誘電体層を形成した陽極を熱処理した後再化成する工程を2回以上行うことにより、実装後でもLC値が良好であることがわかる。また、実施例1～8と比較例5の結果を比べると、熱処理温度を200℃以上にする事により、実装後のLC値が良好になる。さらに、実施例1～8と実施例12の結果を比べると、再化成後のLC/CVの値を1nA以下にしておくことと作製した固体電解コンデンサの製品初期のLC値が良好であり、実装後のLC値も良好であることがわかる。

#### 10 産業上の利用可能性

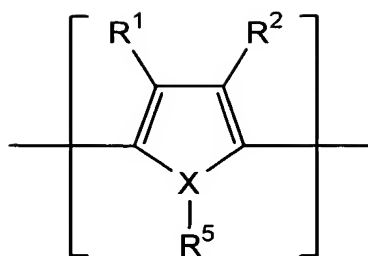
有機半導体からなる陰極の形成前に誘電体層を200～1000℃の温度に曝した後、再化成する工程を2回以上繰り返す工程を含む本発明の製造方法

によれば、実装後の漏れ電流（L C）値が良好な固体電解コンデンサを得ることができる。

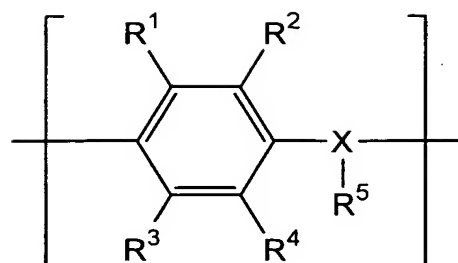


## 請 求 の 範 囲

1. 一酸化ニオブ、ニオブ及びニオブを主成分とする合金から選ばれる 1  
種、または一酸化ニオブとニオブまたはニオブを主成分とする合金との混合  
5 物を陽極とし、前記陽極の電解酸化（化成）により形成されるニオブ酸化物  
を主成分とする層を誘電体層とし、前記誘電体層上に形成した有機半導体を  
陰極とする固体電解コンデンサの製造方法において、前記陰極の形成前に前  
記誘電体層を 200～1000℃の温度に曝す工程、及び誘電体層を再化成する  
10 工程を順に 2 回以上繰り返すことを特徴とする固体電解コンデンサの製造  
方法。
2. 前記 200～1000℃の温度に曝す工程を水蒸気を含む雰囲気中で行う  
請求の範囲 1 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
- 15 3. 前記 200～1000℃の温度に曝す工程を 5 体積%以上の酸素ガスを含  
む雰囲気中で行う請求の範囲 1 または 2 に記載の固体電解コンデンサの製  
造方法。
4. 再化成後の誘電体層の漏れ電流値が、1 nA/CV 以下である請求の  
20 範囲 1 乃至 3 のいずれかに記載の固体電解コンデンサの製造方法。
5. 有機半導体が、ベンゾピロリン 4 量体とクロラニルからなる有機半導  
体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシアノキノジ  
メタンを主成分とする有機半導体、下記一般式（1）または（2）



(1)



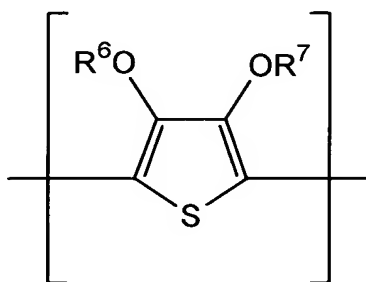
(2)

- (式中、 $R^1 \sim R^4$ は水素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、 $X$ は酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、 $R^5$ は $X$ が窒素原子のときのみ存在して水素原子または炭素数1～6のアルキル基を表わし、 $R^1$ と $R^2$ 及び $R^3$ と $R^4$ は、互いに結合して環状になっていてもよい。)

で示される繰り返し単位を含む高分子にドーパントをドーブした電導性高分子を主成分とした有機半導体から選択される少なくとも1種である請求の範囲1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10

6. 一般式(1)で示される繰り返し単位を含む高分子が、下記一般式(3)



(3)

- (式中、 $R^6$ 及び $R^7$ は、各々独立して水素原子、炭素数1～6の直鎖状もしくは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互いに任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5～

7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わし、前記環状構造は置換されていてもよいビニレン結合、または置換されていてもよいフェニレン構造を含んでいてもよい。）

5 5 示される構造単位を繰り返し単位として含む高分子である請求の範囲5に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

7. 高分子が、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフエン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、及びこれらの置換誘導体及び共重合体から選択される請求の範囲5に  
10 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

8. 高分子が、ポリ（3，4－エチレンジオキシチオフエン）である請求の範囲7に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

15 9. 有機半導体の電導度が $10^{-1} \sim 10^3 \text{ S/cm}$ の範囲である請求の範囲1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10. 陽極が焼結体または箔である請求の範囲1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

20

11. ニオブを主成分とする合金が、ニオブタantal合金、ニオブジルコニウム合金、及びニオブシリコン合金から選択される請求の範囲1に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

25 12. 焼結体の比表面積が、 $0.2 \sim 7 \text{ m}^2/\text{g}$ である請求の範囲10に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

1 3. 前記陽極に、ニオブ、一部窒化されたニオブ、一部酸化されたニオブ、及びタンタルから選ばれる材質のリード線が電氣的・機械的に接続されている請求の範囲 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

5

1 4. 200～1000℃の温度に曝す時間が、10秒から100時間である請求の範囲 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10 1 5. 有機半導体層上に導電体層を設ける請求の範囲 1 記載の固体電解コンデンサの製造方法。

1 6. 請求の範囲 1 乃至 1 5 のいずれかに記載された製造方法によって作製された固体電解コンデンサ。

15 1 7. 請求の範囲 1 6 に記載された固体電解コンデンサを使用した電子回路。

1 8. 請求の範囲 1 6 に記載された固体電解コンデンサを使用した電子機器。

20

## 要 約 書

- 一酸化ニオブ、ニオブ及びニオブを主成分とする合金から選ばれる 1 種、または一酸化ニオブとニオブまたはニオブを主成分とする合金との混合物
- 5    を陽極とし、前記陽極の電解酸化（化成）により形成されるニオブ酸化物固体電解コンデンサの製造方法において、前記陰極の形成前に前記誘電体層を 200～1000℃の温度に曝す工程、及び誘電体層を再化成する工程を順に 2 回以上繰り返す固体電解コンデンサの製造方法に関する。
- 10    本発明の製造方法で得られるニオブ固体電解コンデンサは実装後の漏れ電流（LC）値が良好で信頼性に優れている。